

熊本創生推進機構
ベンチャービジネスラボラトリー平面図

6階平面図

階段	共通測定室 【光学】 1/2 604 46㎡	共通測定室 【エレクトロニクス】 3/4 605 48㎡	階段
	廊下		
半導体先端研究クリーンルーム 4/26 601 187㎡			

5階平面図

階段	半導体ドライプロセス実験室A 1/3 506 70㎡	半導体ドライプロセス実験室B 508 29㎡	階段	
	廊下			
プロジェクトルームA 501 45㎡	センサ・新素子実験室 502 48㎡	生体計測機能素子開発室 503 48㎡	原子分光分析室 504 23㎡	プロジェクトルームB 505 24㎡

4階平面図

階段	デジタル実験室 405 44.5㎡	高速情報・通信システム開発室 406 48㎡	階段	
	廊下			
連携研究室A 401-1 24㎡	連携研究室B 401-2 23㎡	共同研究室 402 46㎡	特別研究員・大学院生研究室 403 48㎡	大学院生研究室 404 48㎡

募集中の研究開発室

募集中の研究開発室（半導体関連用途に限定）

入居済み等により募集対象外の研究開発室

※506、601、604、605は室内の一部スペースのみを対象に応募可能。

※405は建物管理事務担当者が使用するためのPCあり。当該スペースは使用面積に含めず。